Оптические свойства слоев наноалмазов

© А.Е. Алексенский, В.Ю. Осипов, А.Я. Вуль, Б.Я. Бер, А.Б. Смирнов, В.Г. Мелехин, G.J. Adriaenssens*, К. lakoubovskii*

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия * Catholic University of Leuven, B-3001 Heverlee-Leuven, Belgium

(Поступила в Редакцию 18 мая 2000 г.)

Исследовались тонкие слои ультрадисперсного алмаза (УДА), осажденные из водной суспензии, методами оптической и рентгеновской фотоэлектронной (РФЭС) спектроскопии. Эффективная ширина запрещенной зоны, определенная по критерию 10^4 cm⁻¹, для УДА с озонной очисткой составляет 3.5 eV. Широкая бесструктурная полоса фотолюминесценции (380–520 nm) связана с процессом излучательной рекомбинации, идущим через систему непрерывно распределенных энергетических уровней в запрещенной зоне алмазного нанокластера. Оптическое поглощение материала в области 250–1000 nm вызвано поглощением на разупорядоченной поверхности нанокластера, содержащей трехкоординированный углерод. На поверхности кластеров УДА, прошедших кислотную очистку, адсорбированы азотно-кислородные комплексы в виде нитрат-ионов NO₃⁻. Отжиг в атмосфере водорода приводит к десорбции нитрат-ионов с поверхности кластеров. Детально изучена эволюция линий кислорода и азота (O1*s* и N1*s*) на РФЭС спектрах при отжиге слоя УДА.

Работа была поддержана Российской исследовательской программой "Фуллерены и атомные кластеры" (проект "Пленка-2"), грантом NATO Linkage Grant HTECH LG N 973290 и частично Государственной программой "Физика твердотельных наноструктур" (грант № 99-3014).

Структура и фазовые переходы в кластерах ультрадисперсного алмаза (УДА) интенсивно исследуются в последние три-четыре года [1-4]. Однако изучению комплексов, адсорбированных на поверхности таких кластеров, уделялось до последнего времени мало внимания. В то же время большая величина удельной поверхности в УДА, как и в других ультрадисперсных материалах (сотни квадратных метров на грамм), требует исследования этого вопроса. По-видимому, одним из первых исследований, касающихся анализа атомных комплексов на поверхности кластеров УДА, являются изучение процессов адсорбции и десорбции молекул воды на поверхности кластеров УДА при отжигах в различных атмосферах методом инфракрасной спектроскопии [5] и детектирование методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) кислорода и азота в слоях УДА, осажденных на кремниевых подложках с помощью электрофореза [6].

Данная работа предпринята для развития представлений об оптических свойствах слоев УДА как модельного вещеста с характерными размерами кластеров около 50 Å, в котором могут проявляться различные квантоворазмерные эффекты [7].

В качестве методов исследования использовались спектроскопия видимого и инфракрасного диапазонов, фотолюминесценция, спектроскопия комбинационного рассеяния света и РФЭС. Последний метод, кроме уже отмеченной работы [6], широко используется для изучения эволюции и реконструкции поверхностей монокристаллического алмаза и CVD алмазных пленок, а также процессов адсорбции и десорбции атомов с этих поверхностей [8,9].

1. Образцы и методика эксперимента

Исследовались слои УДА, осажденные из водной суспензии. Исходным продуктом для получения суспензии являлся углерод, полученный методом детонационного синтеза из смеси тринитротолуол-гексаген 60/40 [10]. Для приготовления слоев УДА использовались суспензии УДА двух типов: в первом из них выделение ультрадисперсного алмаза производилось путем удаления неалмазной фазы азотной кислотой при повышенной температуре (200-230° С), во втором — с помощью обработки в атмосфере озона [11]. Как известно [11], при озонной обработке степень очистки поверхности алмазного нанокластера от аморфного углерода (sp2 фазы) выше. Полученная после кислотной очистки масса представляла собой суспензию ультрадисперсного алмаза в 30-40-процентной водной азотной кислоте с концентрацией УДА около 3 вес.%. Время оседания суспензии составляло несколько часов, при этом выделялась граница между осветленным и загущенным слоями. Дальнейший процесс получения водной суспензии, используемой при исследованиях, состоял в многократном разбавлении дистиллированной водой, перемешивании и удалении загущенного слоя. В обоих случаях, при выделении алмазной фракции азотной кислотой или очисткой озоном, на конечном этапе разбавления концентрация УДА в воде составляла 0.04 вес.%, время оседания суспензии не менее 20 суток.

Как известно, кластеры УДА, как и других ультрадисперсных материалов, объединяются в агрегаты. В УДА, который использовался для изготовления суспензии, размер кластеров составлял около 45 Å. Средний диаметр агрегатов в суспензии, определенный по седиментацион-



Рис. 1. Спектры пропускания при T = 300 К двух слоев УДА, отличающихся методом очистки. I — кислотная очистка, толщина слоя — 1870 \pm 60 Å; 2 — озонная очистка, толщина слоя — 1890 \pm 100 Å; 3 — спектр пропускания кварцевой подложки.

ным характеристикам в стоксовом приближении, составлял около 410 Å.

Слои изготавливались путем осаждения агрегатов УДА из водной суспензии на подложки из кварца, кремния, CaF₂ или BaF₂ методом выпаривания воды [12]. Толщины слоев, определенные эллипсометрическим методом на длине волны $\lambda = 632.8$ nm, составляли от 1200 до 3500 Å.

Для удаления с поверхности кластеров летучих адсорбированных компонент и пассивации поверхностных электронных состояний слои отжигались в атмосфере водорода при температурах 450-820°С. Химический состав образцов исследовался методом РФЭС на электронном спектрометре РНІ 5500, снабженным полусферическим энергоанализатором. Спектры фотоэмиссии возбуждались монохроматизованным $AlK_{\alpha}(1486.5 \text{ eV})$ излучением. Исследовались области фотоэлектронных пиков углерода C1s, азота N1s и кислорода O1s. Зарядка образцов подавлялась при помощи облучения пучком электронов низкой энергии. Разложение фотоэлектронных пиков на отдельные составляющие осуществлялось после вычитания фона по алгоритму Ширли с последующей аппроксимацией формы пиков гауссианом. Элементный состав образцов оценивался по относительным площадям пиков после вычитания фона с помощью факторов элементной чувствительности, приведенных в [13].

2. Результаты эксперимента и их обсуждение

На рис. 1 представлены спектры пропускания двух слоев УДА, практически не отличающихся по толщине, но изготовленных из суспензий разных методов очистки. Видно, что в случае озонной очистки слой УДА является практически прозрачным в диапазоне 600–1000 nm в отличие от слоя УДА с кислотным методом очистки. Эффективная ширина запрещенной зоны, определенная по энергии, при которой коэффициент поглощения принимает значение 10⁴ сm⁻¹ [12,14], составляет для УДА с озонной очисткой 3.5 eV, что существино меньше ширины запрещенной зоны монокристаллического алмаза



Рис. 2. Спектры люминесценции слоев УДА на кварце при *T* = 300 К. *1, 2* — озонная очистка; *3, 4* — кислотная очистка. Длина волны возбуждающего излучения: *1, 2* — 210 nm; *3, 4* — 254 nm.

 $E_g = 5.5 \,\mathrm{eV}$. Это не представляется удивительным, поскольку присутствие даже малой доли атомов углерода с *sp*2-гибридизованными связями может существенно уменьшать значение E_g . В [14], например, сообщается, что четырехкоординированный аморфный углерод $(ta-\mathrm{C})$, в котором 85% атомов образуют *sp*3-связи и 15% атомов — *sp*2-связи, имеет ширину запрещенной зоны E_g около 2.4 eV и уменьшение доли *sp*2-связей приводит к увеличению E_g . В то же время определенная нами величина E_g хорошо согласуется с результатами работы [15], в которой определенная методом спектроскопии электронных потерь (EELS) величина E_g в нанокристаллическом алмазе составила 3.3 eV.

Согласно предложенной нами ранее модели, кластер УДА состоит из кристаллического алмазного ядра диаметром 45 Å с sp3 координацией связей, окруженного слоем аморфного углерода с sp2 координацией связей [3,11,16]. Спектральные зависимости оптического поглощения слоев УДА не противоречат этой модели, и можно считать, что оптическое поглощение материала в области 250–1000 nm вызвано присутствием sp2 фазы [12]. Меньшая доля sp2-гибридизованных связей в УДА с озонным методом очистки определяет большую оптическую прозрачность слоев.

Спектры фотолюминесценции (ФЛ) слоев УДА представлены на рис. 2. Длина волны возбуждающего излучения составляла 210-254 nm. Спектры практически идентичны для обоих типов слоев и представляют собой широкую зону "синего" свечения с максимумом в области 450 nm и шириной на полувысоте около 130 nm. Можно полагать, что эта бесструктурная полоса ФЛ связана с процессом излучательной рекомбинации, идущим через систему непрерывно распределенных энергетических уровней в запрещенной зоне алмазных нанокластеров. Обоснованность такого предположения подтверждается результатами [17,18], согласно которым структурная разупорядоченность поверхности наноалмаза, наличие углерода в трехкоординированном состоянии и оборванных связей на поверхности нанокластера обусловливают высокую плотность поверхностных состояний в запрещенной зоне алмаза. На особенности в плотности состояний внутри запрещенной зоны нанокристаллического алмаза, связанные с разупорядоченным слоем углерода, окружающим кристаллическое ядро алмазного нанокластера, указывалось и в [15]. Отметим, что широкая полоса со слабо выраженной структурой в спектре ФЛ наноалмазов наблюдалась ранее в [19] в диапазоне длин волн 380-550 nm. В [19] авторы, однако, интерпретировали природу наблюдаемой полосы ФЛ путем сопоставления с соответствующими собственными дефектами монокристаллического алмаза, вносящими вклад в бесструктурную ФЛ в том же спектральном лиапазоне.

Как видно из рис. 3, в спектре комбинационного рассеяния света (КРС) слоя УДА, кроме узкой полосы при 1324 ст⁻¹, связанной с кристаллической алмазной фазой, наблюдаются широкие полосы при 1240



Рис. 3. Спектры КРС слоя УДА (кислотный метод очистки) толщиной 3000 Å на кремнии (b) и микрокристаллического НРНТ-алмаза (a). Возбуждающее излучение — линия 488 nm аргонового лазера. Мощность излучения — 25 mW. На рис. (a) (верхняя часть) хорошо видна показанная для сравнения δ -образная линия КРС микрокристаллического НРНТ-алмаза при 1330 сm⁻¹. Средний размер зерна НРНТ-алмаза около 200 μ m.

и 1600 ст⁻¹, обусловленные максимумами в фононной плотности состояний *sp*2-координированного углерода [20]. Как известно, смещение положения максимума в спектре КРС обусловлено эффектом фононного конфайнмента в образцах нанометровых размеров [2,3,21]. В данном случае величина смещения δ составляет 6 ст⁻¹, в то время как в порошках УДА, используемых для получения суспензии, она достигала 10 ст⁻¹ [3].

Используя расчетные данные [3], полученные в рамках модели фононного конфайнмента в предположении о сферической форме кластера УДА, можно оценить средний размер алмазных нанокристаллов. При $\delta = 6 \text{ cm}^{-1}$ размер нанокристаллов составляет 50 Å. Как видно из рис. 3, *b*, линия КРС, соответствующая алмазной фазе, сильно зашумлена и имеет ширину около 30 cm⁻¹. Последние два обстоятельства приводят к погрешности $\pm 1 \text{ cm}^{-1}$ в определении величины смещения δ и соответственно к погрешности ± 4 Å в определении размера нанокристаллов.

Результаты измерений методом РФЭС показывают, что образцы, не подвергавшиеся отжигу, содержат 70% ат. углерода, 8% ат. азота и 22% ат. кислорода. В свя-



Рис. 4. Спектры РФЭС слоев УДА (кислотный метод очистки) толщиной $d \cong 3000$ Å на кремнии. *a, b, c* — до отжига; *d, e, f* — после отжига в атмосфере водорода при температуре 810°С. Спектры фотоэмиссии: *a, d* — углерод C1s; *b, e* — азот N1s; *c, f* — кислород O1s.

зи с тем, что образцы представляют собой дисперсную структуру, гранулы которой имеют химический состав неоднородный по толщине, количественный анализ носит оценочный характер. В этих образцах углерод находится в друх различных химических состояниях: как в sp^2 -гибридизованном с энергией связи (BE) 284.4 eV, так и в sp^3 -гибридизованном с энергией связи 285.8 eV (рис. 4, *a*). Относительно большая интенсивность пи-

ка C1s, отвечающая sp^2 -гибридизованному углероду, может быть связана с упомянутой ранее структурой углеродного кластера, содержащего внешнюю оболочку из sp^2 -гибридизованного углерода. Сложная форма пика N1s азота (рис. 4, b) также указывает на то, что в образце присутствуют атомы азота, находящиеся в различном химическом окружении. Литературные данные об энергиях связи уровня N1s в соединениях с углеродом и



Рис. 5. Фрагмент спектра ИК пропускания слоя УДА на подложке из BaF_2 в диапазоне $1600-1000 \text{ cm}^{-1}$ (кривая *I*). Метод очистки УДА — кислотный. Толщина слоя — 2200 Å. Кривая 2 — спектр пропускания подложки BaF_2 в том же спектральном диапазоне. Температура — 300 К.

кислородом в зависимости от типа химических связей достаточно противоречивы (см., например, [22,23]). Однако можно предположить, что в образце присутствуют связи N–C(sp^3) (397.6 eV), связи N–C(sp^2) (400.1 eV) и связи N–O (404.0 eV). Фотоэмиссионный пик O1s представляет собой триплет (рис. 4, *c*), наиболее интенсивные составляющие которого с энергиями связи 531.7 и 533.4 eV, по-видимому, отвечают различным типам связей кислород–углерод.

Элементный состав образцов, подвергнутых отжигу в атмосфере водорода при температуре 810° С в течение 1 часа, может быть оценен как 87% ат. углерода, 7% ат. азота и 6% ат. кислорода. При этом практически все атомы углерода находятся в sp^3 -гибридизованном состоянии с энергией связи C1s уровня, равной 285.8 eV (рис. 4, d). Триплет пика N1s (рис. 4, e) вновь указывает на наличие в образце атомов азота со связями N–C(sp^3) (397.6 eV), N–C(sp^2) (400.1 eV) и N–O (403.4 eV), причем по сравнению с образцами до отжига интенсивность пика N–C(sp^3) (397.6 eV) уменьшилась, а интенсивность пика N–C(sp^2) (400.1 eV) увеличилась. Триплет пика O1s (рис. 4, f) аналогичен триплету O1s, наблюдающемуся в образце до отжига, и содержит пики с энергиями связи 531.5 и 533.4 eV.

Отметим, что если до отжига отношение количества кислорода к количеству азота составляет около $O/N = 22/8 \approx 3$, то после отжига это отношение уменьшается до $O/N = 6/7 \approx 1$. Суммарное количество азота и кислорода в материале слоя падает при этом с 30 до 13 ат.%. Последний факт означает, что в результате отжига произошла десорбция азотно-кислородных групп

с поверхности алмазных нанокластеров. При интерпретации данных РФЭС необходимо учитывать, что азот является одним из компонентов детонирующих взрывчатых веществ, поэтому во внутренних областях образующихся частиц УДА содержание азота может быть велико [6].

Приведенные выше данные можно объяснить, предположив, что на поверхности кластеров УДА, не подвергшихся отжигу, азотно-кислородные комплексы адсорбированы в виде нитрат-ионов NO_3^- . В пользу этого говорит следующее. В водной суспензии УДА в ряде случаев имеется небольшое количество нитрат-ионов NO_3^- , остающихся после очистки продукта детонации в водной азотной кислоте и последующей отмывке в дистиллированной воде. В суспензии часть нитрат-ионов уже адсорбирована на поверхности агрегатов УДА.

На спектрах ИК пропускания слоев УДА с кислотным методом очистки, осажденных на подложки из BaF₂, в ряде случаев до отжига наблюдалась полоса сильного поглощения с двумя максимумами при 1350 и 1420 cm⁻¹ (рис. 5). Абсолютная величина коэффициента поглощения в этой области превышала $5 \cdot 10^3 \, \mathrm{cm}^{-1}$. Объяснение столь сильного поглощения может быть, на наш взгляд, следующим. В процессе осаждения слоя УДА в результате взаимодействия остаточного количества содержащейся в суспензии азотной кислоты с материалом подложки образуется соль $Ba(NO_3)_2$, поскольку наблюдаемые особенности в спектре ИК пропускания слоя при 1300-1470 ст-1 полностью соответствуют особенностям спектра пропускания соли $Ba(NO_3)_2$ в том же спектральном диапазоне [24]. После отжига в течение 1 часа в атмосфере водорода при температуре 600°С специфическое поглощение в этой области полностью исчезало, что естественно при разложении нитрата бария и десорбции летучих компонент.

Таким образом, данные ИК-спектроскопии вместе с результатами РФЭС измерений подтверждают наличие в суспензии УДА, используемой для приготовления слоев, агрегатов УДА с адсорбированными нитрат-ионами.

Авторы благодарят С.Г. Ястребова и М.В. Байдакову за полезные обсуждения.

Список литературы

- V.L. Kuznetsov, I.L. Zilberberg, Yu.V. Butenko, A.L. Chuvilin, B. Segall. J. Appl. Phys. 86, 2, 863 (1999).
- [2] Jian Chen, S.Z Deng, Jun Chen, Z.X. Yu, N.S. Xu. Appl. Phys. Lett. 74, 24, 3651 (1999).
- [3] А.Е. Алексенский, М.В. Байдакова, А.Я. Вуль, В.Ю. Давыдов, Ю.А. Певцова. ФТТ 39, 6, 1125 (1997).
- [4] A.E. Aleksenskii, M.V. Baidakova, V.Yu. Davydov, V.Yu. Osipov, V.I. Siklitskii, S.P. Vul', A.Ya. Vul'. Proc. of the fifth intenational symposium on diamond materials / Ed. by J.L. Davidson, W.D. Brown, A. Gicquuel, B.V. Spitsyn, J.C. Angus. Proc. vol. 97–32 Dielectric science and technology, electronics, and high temperature materials division. P. 58–69. The Electrochemical Society, Inc. Pennigton, NJ, USA.
- [5] Shengfu Ji, Tianlai Jiang, Kang Xu, Shuben Li. Appl. Surf. Science. 133, 231 (1998).

- [6] E. Maillard-Schaller, O.M. Kuettel, L. Diederich, L. Schlapbach, V.V. Zhirnov, P.I. Belobrov. Diamond and Related Materials 8, 805 (1999).
- [7] Y.K. Chang, H.H. Hsieh, W.P. Pong, M.-H. Tsai, F.Z. Chien, P.K. Tseng, L.C. Chen, T.Y. Wang, K.H. Chen, D.M. Bhusari, J.R. Yang, S.T. Lin. Phys. Rev. Lett. 82, 26, 5377 (1999).
- [8] Tzu-Chi Kuo, R.L. McCreery, G.M. Swain. Electrochemical and Solid-State Lett. 2, 6, 288 (1999).
- [9] G. Francz, P. Kania, G. Gantner, H. Stupp, P. Oelhafen. Phys. Stat. Sol. (a) 154, 91 (1996).
- [10] А.И. Лямкин, Е.А. Петров, А.П. Ершов, Г.В. Сакович, А.М. Ставер, В.М. Титов. ДАН СССР 302, 611 (1988).
- [11] А.Е. Алексенский, М.В. Байдакова, А.Я. Вуль, В.И. Сиклицкий. ФТТ 41, 4, 740 (1999).
- [12] А.Е. Алексенский, В.Ю. Осипов, Н.А. Крюков, В.К. Адамчук, М.И. Абаев, С.П. Вуль, А.Я. Вуль. Письма в ЖТФ 23, 22, 35 (1997).
- [13] J.E. Moulder, W.F. Stickle, P.E. Sobol, K.D. Bomben. Handbook of X-Ray Photoelectron Spectroscopy. A Reference Book of Standard Spectra for Identification and Interpretation of XPS Data. Perkin-Elmer Corp., Physical Electronics Division (1992).
- [14] Y. Lifshitz. Diamond and Related Materials 8, 1659 (1999).
- [15] H. Hirai, M. Terauchi, M. Tanaka, K. Kondo. Diamond and Related Materials 8, 1703 (1999).
- [16] М.В. Байдакова, А.Я. Вуль, В.И. Сиклицкий, Н.Н. Фалеев. 40, 4, 776 (1998).
- [17] P. Keblinski, D. Wolf, S.R. Phillpot, H. Gleiter. J. Mater. Res. 13, 8, 2077 (1998).
- [18] P. Keblinski, D. Wolf, S.R. Phillpot, H. Gleiter. MRS bulletin 9, 36 (1998).
- [19] М.Е. Компан, Е.И. Теруков, С.К. Гордеев, С.Г. Жуков. Ю.А. Николаев. ФТТ **39**, *12*, 2156 (1997).
- [20] R. Al-Jishi, G. Dresselhaus. Phys. Rev. B26, 4514 (1982).
- [21] M.J. Lipp, V.G. Baonza, W.J. Evans, H.E. Lorenzana. Phys. Rev. B56, 10, 5978 (1997-II).
- [22] T. Thorigen, G. Lippold, V. Riede, M. Lorenz, K.J. Koivuassari, D. Lorenz, S. Mosch, P. Grau, R. Hesse, P. Streubel, R. Szargan. Thin Solid Films 348, 103 (1999).
- [23] E. D'Anna, M.L.De Giorgi, A. Luches, M. Martino, A. Perrone, A. Zocco. Thin Solid Films 347, 72 (1999).
- [24] K. Nakamoto. Infrared spectra of inorganic and coordination compounds. Wiley & Sons (1963). P. 94.